

講演会

<招待講演>

“ Investigating
epitaxial semiconductor heterostructure
using aberration-corrected electron microscopy ”



Professor David J. Smith
Department of Physics,
Arizona State University

日時

2023年6月6日 (火)

15:00 ~ 16:30

会場

佐賀大学理工学部8号館507室
(国際環境科学セミナー室)

参加費
無 料

学生の方も
歓迎します



【お申し込み・お問合せ】

佐賀大学シンクロtron光応用研究センター事務室

TEL: 0952-28-8854

E-mail: slcjjmu@ml.cc.saga-u.ac.jp

HP: <http://www.slc.saga-u.ac.jp/>

共催:シンクロtron光に関する大学間連携会議